

檔 號：
保存年限：

中華創新發明學會 函

地址：10595臺北市松山區復興北路1號6樓之4
承辦人：黃婷婷
電話：02-2778-2688

受文者：新北市立林口高級中學

發文日期：中華民國112年2月14日

發文字號：中創發字第1120000003號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：2023日本展報名簡章(0000003A00_ATTCH1.pdf、0000003A00_ATTCH2.doc、
0000003A00_ATTCH3.doc、0000003A00_ATTCH4.doc、0000003A00_ATTCH5.ppt)

主旨：敬邀 貴校參加「2023第三十七屆日本東京創新天才國際發明展」，為國為校爭取最高榮譽，詳如附件，請查照。

說明：

- 一、「日本東京創新天才國際發明展」至今已舉辦三十六年，由日本知名發明家中松義郎博士所創辦，即日起接受報名至4月7日(五)截止，歡迎踴躍報名參加。
- 二、「2023第三十七屆日本東京創新天才國際發明展」，展覽時間：民國112年5月18日(四)~19日(五)，展覽地點：東京國際論壇大樓Tokyo International Forum (TIF)。
- 三、檢附報名簡章，或至本會官網(www.innosociety.org)下載報名表，請將相關報名文件E-mail至 choice@mail2000.com.tw。

正本：2021大專院校 全國高中

副本：

交換戳記 112/02/14 11:24
